

1. Record Nr.	UNISA996217332403316
Titolo	2000 International Conference on Ion Implantation Technology
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : I E E E, 2001
Altri autori (Persone)	RysselHeiner <1941->
Disciplina	621.3815/2
Soggetti	Electrical & Computer Engineering Electrical Engineering Engineering & Applied Sciences
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph